# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-241583

(43)Date of publication of application: 28.10.1991

(51)Int:CI.

G11B 33/08

F16F 15/08

(21)Application number: 02-037196

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

20.02.1990

(72)Inventor: SUGIMOTO MASAHARU

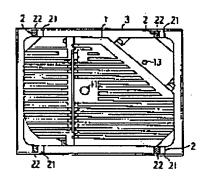
ARIGA TAKAHARU IMAMURA TAKAHIRO

#### (54) MAGNETIC DISK DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To support the case of a magnetic disk device with a vibration proof mechanism whose dumping characteristic as against the temperature change of a wide range is satisfactory by constituting the vibration proof mechanism by means of the combination of materials whose temperature characteristics of the damping characteristics differ.

CONSTITUTION: Rubbers 21 and 22 whose temperature characteristics of the damping characteristics differ are combined and the vibration proof rubber 2 of the vibration proof mechanism is constituted. The case 1 of the magnetic disk device is supported by rubber 2 and it is also supported by the vibration proof mechanism whose temperature change in the wide range is satisfactory. Then, a disturbance resistant characteristic can be improved for the wide temperature range.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-241583

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)10月28日

G 11 B 33/08 F 16 F 15/08 F 7627-5D U 7712-3 J

D 7712 - 3 J

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

69発明の名称。

磁気デイスク装置

②特 願 平2-37196

②出 願 平2(1990)2月20日

雅 治

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑩発 明 者 有 賀

敬治

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

 $\overline{\phantom{a}}$ 

**@発明者 今村** 

孝 浩

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

勿出 願 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

邳代 理 人 弁理士 柏谷 昭司

外1名

#### 明 細 書

## 1 発明の名称

磁気ディスク装置

## 2 特許請求の範囲

(1). **資体**(1)を複数個の防振ゴム(2)からなる防振機構により支持した磁気ディスク装置に 於いて、

ダンピング特性の温度特性が異なる材料の組合 せにより前記防振機構を構成した

ことを特徴とする磁気ディスク装置。

(2). 前記防振機構を構成する各防振ゴム (2) を、異なる温度に於いて良好なダンピング特性を有する複数の材料を接合して構成したことを特徴とする請求項1記載の磁気ディスク装置。

#### 3 発明の詳細な説明

〔概要〕

防振機構により筐体を支持した磁気ディスク装置に関し、

広範囲の温度変化に対しても、良好なダンピング特性の防振機構により筐体を支持して、位置決

め精度の向上を図ることを目的とし、

置体を複数個の防振ゴムからなる防振機構により支持した磁気ディスク装置に於いて、ダンピング特性の温度特性が異なる材料の組合せにより前記防振機構を構成した。

#### [産業上の利用分野]

本発明は、防振機構により置体を支持した磁気ディスク装置に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

従来例の磁気ディスク装置は、例えば、第5回の機略断面図及び第6図の要部上面図に示す構成を有するものであり、スピンドル51は軸受54により筐体61に支持され、そのスピンドル51に複数の磁気ディスク52が固定されて、スピンドルモータ53により回転される。スピンドルモータ53は、永久磁石界磁からなる回転子53Aと、コイルを設けた固定子53Bとからなり、例えば、3600rpm等の一定の回転数で回転するものである。

又磁気ディスク52に対して磁気ヘッド55が アクチュエータ58により位置決めされるもので あり、ヘッド55はヘッドアーム57の先端に支 持ばね機構56を介して支持されている。又アク チュエータ58は、コイルを設けた回転子58A と永久磁石からなる固定子58Bとから構成され、 回転軸59が軸受60により筐体61に支持され ている。

磁気ヘッド55の位置決め制御は、通常は閉ル

ープサーボ制御回路により行われるものであり、 磁気ヘッド55により読み取ったサーボ情報を処理して、磁気ヘッド55を指令された目的トラック に移動し、その目的トラック中心に位置決めするものである。

このような位置決め制御により磁気へった55 が指令された目的トラックの中心に静止されて日的トラックの中心による反力が配動されたことによる反力が管体61に加えられた時に、磁気ディスク52の回転中心は筐体61と一体的に移動するが、 強気へった55は筐体61と異なる運動を行うことになり、磁気ディスク52と磁気へっド555と の相対位置が移動して位置誤差が生じるので、位置決め精度が低下する。

このような位置誤差を生じさせる衝撃や振動を 緩和する為に、筐体 6 I をフレーム等に対して防 振ゴム等の弾性体により支持する構成が採用され ている。

## [発明が解決しようとする問題点]

通常の防振ゴムのダンピング特性は、所定の温度に於いて最大となるが、その温度からずれるに 従って急激に小さくなるものである。

従って、磁気ディスク装置の使用環境が10℃~30℃程度の温度範囲が狭い場合に、例えば、15℃で良好なダンピング特性を有する防張メルによって筺体61を支持した時に、所望の効果が得られるとしても、0℃~50℃のような以果がの使用環境に於いては、例えば、10℃以下ののは、10℃以上の高温側に於けるダンは無過では急激に低下するので、所望の耐外にはや得ることができなくなる。それによって、少野作時や外乱による筐体の振動により、位置決め誤差が増大する欠点があった。

本発明は、広範囲の温度変化に対しても、良好なダンピング特性の防振機構により筐体を支持して、位置決め精度の向上を図ることを目的とするものである。

#### (課題を解決するための手段)

本発明の磁気ディスク装置は、広い温度範囲に わたって良好な防振特性が得られるものであり、 第1図を参照して説明する。

筐体1を複数個の防拐ゴム2からなる防拐機構により支持した磁気ディスク装置に於いて、ダンピング特性の温度特性が異なる材料の組合せにより防拐機構を構成したものである。

又各防摂ゴム2を、異なる温度に於いて良好な ダンピング特性を有する複数の材料を接合して構 成したものである。

#### (作用)

置体1を支持する防振ゴム2をそれぞれ異なる ダンピング特性の温度特性とすることにより、各 温度に於いては、それぞれ合成したダンピング特 性となり、広い温度範囲にわたって筐体1の耐外 乱特性を向上することができる。

又異なる温度、例えば、使用環境の温度範囲の中の高温と低温とに於けるダンピング特性が良好な材料を接合して防振ゴム 2 を構成する。それに

より、 選体 1 を広い温度範囲にわたって良好なダンピング特性の防振機構により支持することができると共に、 組立ても容易となる。

#### 〔実施例〕

以下図面を参照して本発明の実施例について詳細に説明する。

第1図は本発明の一直図であり気体、1は内部には気がより、へ、2のの部には気がないで、1ははいいで、1のでははないで、はないで、ははないで、はないで、1のではないでは、1のではないでは、1のではないでは、1のではなが、20ででは、1のではなが、20ででは、20で

防振ゴム2Aによる良好なダンピング特性により 筐体1を支持し、高温側に於いては、防振ゴム2 Bによる良好なダンピング特性により筺体1を支 持することができるから、前述の実施例と同様に、 広い温度範囲にわたって筐体1の耐外乱特性を改 善することができる。

第3図及び第4図はそれぞれ異なる材料のゴムの減衰比の温度特性を示す。例えば、第3図の曲線 a は-20℃に於いて減衰比が最大となる材料としてブチルゴムの温度特性を示し、又曲線 b は+20℃に於いて減衰比が最大となる材料として無可塑性樹脂、例えば、商標名SOFTOPPERの温度特性を示し、各材料を前述の実施例のゴム21(2A) 22(2B)とすることにより、-40℃~+40℃の温度範囲にわたって筐体1の耐外乱特性を改善することができる。

又第4図の曲線aは20℃に於いて減衰比が最大となる材料として前述の熱可塑性樹脂(商標名SOFTOPPER)の温度特性を示し、曲線bは30℃に於いて減衰比が最大となる材料として

第2図は本発明の他の実施例の上面図であり、 第1図と同一符号は同一部分を示し、2A、2B は異なる温度に於いてダンピング特性が良好な材料からなる防振ゴムである。例えば、使用温度範囲内の低温に於けるダンピング特性が良好な防振ゴム2Aと、高温に於けるダンピング特性が良好な防振ゴム2Bとにより、置体1をフレーム3に支持した防振機構を構成したものである。

従って、使用温度範囲内の低温側に於いては、

熱可塑性樹脂、例えば、商根名H-1 SOFTOPPERの温度特性を示し、前述の実施例のゴム21(2A)、22(2B)としてそれぞれの材料を用いることにより、0℃~40℃の温度範囲にわたって筐体1の耐外乱特性を改善することができる。

 前述の実施例に限定されないものである。

## 〔発明の効果〕

又異なる温度に於いて良好なダンピング特性を 有する複数の材料を接合して防張ゴム2を構成し たことにより、組立てが容易となると共に、組合 せた材料の厚さ等を選定することにより、各温度 に於けるダンピング特性の均一化を図ることも可 能となる。

## 4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の上面図、第2図は本発明の他の実施例の上面図、第3図及び第4図はゴムの減衰比の温度特性曲線図、第5図は磁気ディスク装置の機略断面図、第6図は磁気ディスク装置の要部上面図である。

1 は筺体、 2 は防振ゴム、 3 はフレーム、 2 1, 2 2, 2 A, 2 B は異なる温度に於いて良好なダ ンピング特性を有するゴムである。

> 特許出願人 富士通株式会社 代理人弁理士 柏 谷 昭 司 代理人弁理士 渡 邊 弘 一

